First Hit

Previous Doc

Next Doc

Go to Doc#

Generate Collection

L51: Entry 157 of 187

File: DWPI

Aug 22, 1988

DERWENT-ACC-NO: 1988-275055

DERWENT-WEEK: 199718

COPYRIGHT 2005 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Optical recording medium - has silicon cpd. plasma-polymerised underlayer

between substrate and dye recording layer

PATENT-ASSIGNEE:

ASSIGNEE

CODE

TDK CORP

DENK

PRIORITY-DATA: 1987JP-0034035 (February 17, 1987)

#### Search Selected Search ALE

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

PAGES

MAIN-IPC

JP 63201929 A

JP 2523303 B2

August 22, 1988 August 7, 1996

011

008

G11B007/24

APPLICATION-DATA:

PUB-NO

APPL-DATE

APPL-NO

DESCRIPTOR

JP 63201929A

February 17, 1987

1987JP-0034035

JP 2523303B2

February 17, 1987

1987JP-0034035

JP 2523303B2

JP 63201929

Previous Publ.

INT-CL (IPC): B41M 5/26; G11B 7/24

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 63201929A

BASIC-ABSTRACT:

Medium has dye or dye compsn. recording layer on substrate, in which plasmapolymerised underlayer is produced by polymerising Si -cpd. having siloxane linkage.

ADVANTAGE - Recording layer adhesion to substrate partic. after recording, is improved. Solvent resistance, reflectivity level and reproducing signal are improved.

In an example, tracking control groove (0.6 micron wide, 0.1 micron deep) and address signal pit (0.6 micron wide, 0.1 micron deep) were provided in spiral state on bisphenol A type polycarbonate resin substrate (13 cm dia., 1.2 mm thick). Tetramethoxy silane gas and Ar carrier gas were introduced in vacuum chamber and the Si cpd. was plasma-polymerised to give underlayer on the substrate. Dye cpd. composed of both indorhenine type cyanine dye (1,3,3,1,3',3'-hexatrimethyl-

BEST AVAILABLE COPY

iodotricarbocyanine cation) and bisphenyl dithiol type quencher (bistrichlorophenyl-dithiol-Ni anion) which were dissolved in cyclohexanone (2.2%) was coated to a thickness of 0.05 micron on the underlayer.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.2/2

TITLE-TERMS: OPTICAL RECORD MEDIUM SILICON COMPOUND PLASMA POLYMERISE UNDERLAYER SUBSTRATE DYE RECORD LAYER

DERWENT-CLASS: A89 G06 L03 P75 T03 W04

CPI-CODES: A06-A00E4; A11-B05C; A12-L03C; G06-C06; G06-D07; G06-F05; L03-B05K2;

EPI-CODES: T03-B01C; W04-C01;

POLYMER-MULTIPUNCH-CODES-AND-KEY-SERIALS: Key Serials: 0016 0231 1292 1306 1307 1373 1971 2152 2160 3212 2432 2437 2482 2483 2499 2500 2592 2608 2654 3252 2718 2726 2841 2851

Multipunch Codes: 014 04- 05- 143 151 155 157 158 220 221 229 344 346 38- 39- 400 431 438 443 466 467 470 472 477 516 521 54& 541 548 55- 575 59& 596 597 600 634 649

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1988-122620 Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1988-208828

> Next Doc Go to Doc# Previous Doc

# ⑩日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

# 四公開特許公報(A)

昭63-201929

Mint Cl.

識別記号

庁内整理番号

@公開 昭和63年(1988)8月22日

G 11 B 7/24

B-8421-5D V-7265-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全11頁)

**ᡚ発明の名称** 光記録媒体

②特 願 昭62-34035

②出 顧 昭62(1987)2月17日

⑫発 明 者 上 田 国 博 東京都中央区日本橋1丁目13番1号 テイーディーケィ株 式会社内

砂発 明 者 新 海 正 博 東京都中央区日本橋1丁目13番1号 テイーディーケイ株

式会社内

⑫発 明 者 南 波 憲 良 東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティーディーケイ株

式会社内

⑫発 明 者 中 山 正 俊 東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティーディーケィ株

式会社内

の出 顋 人 ティーディーケィ株式 東京都中央区日本橋1丁目13番1号

会社

创代 理 人 弁理士 石井 陽一

明 継 書

故の光記録媒体。

1.発明の名称

光記録媒体

## 2. 特許請求の範囲

(1) 拡板上に、色楽または色素組成物の記録 暦を有する光記録媒体において、

記録暦と基板との間に、シロキサン結合を有する珪楽化合物を重合することにより形成したブラズマ重合膜下地暦を有することを特徴とする光記録媒体。

(2) ブラズマ瓜合膜の 6328 A における屈 折率が 1.3~1.7である特許語求の範囲第 1 項に記載の光記燥媒体。

(3) ブラズマ瓜合膜下地層の厚さが 10~ 1000人である特許請求の範囲第1項または 第2項に記載の光記録媒体。

(4) 基板が少なくとも樹脂表面を有する特許 請求の範囲第1項ないし第3項のいずれかに記 1 発明の背景

技術分野

本発明は、光記緑媒体、特にヒートモードの 光記緑媒体に関する。

先行技術とその問題点

光記録媒体は、媒体と書き込みないし読み出しへッドが非接触であるので、記録媒体が摩託 劣化しないという特徴をもち、このため値々の 光記録媒体の開発研究が行われている。

このような光記録媒体のうち、暗室による現 像処理が不要である等の点で、ヒートモード光 記録媒体の関発が活発になっている。

このヒートモードの光記録媒体は、記録光を 然として利用する光記録媒体であり、その一例 として、レーザー等の記録光で媒体の一部を融 解、除去等して、ビットと称される小穴を形成して書き込みを行い、このビットにより情報を記録し、このビットを読み出し光で検出して読み出しを行うビット形成タイプのものがある。

このようなビット形成タイプの媒体、特にそのうち、装置を小型化できる半導体レーザーを 光潔とするものにおいては、これまで、Teを 主体とする材料を記録層とするものが大半をし めている。

また、近年、Te系材料が有害であること、 そして、より高感度化する必要があること、より製造コストを安価にする必要があることから、Te系にかえ、色素を主とした有機材料系の記録暦を用いる媒体についての提案や報告が増加している(特開昭60-203488号等)。

このような色素等の記録層を有するビット形成タイプの光記録媒体では、感度およびS/N 比の低下を防止するために、いわゆるエアーサンドイッチ構造とすることが好ましい。

#### 203489号)。

ところが、このような塗膜による下地層は、 基板との接着性において十分ではなく、特に記録書き込み後の接着性が悪化するという問題が あった。

また、このような下地圏が存在するために、 予め基板上に形成したトラッキング制御用のグループないしピットやトラック内の基板上に形成したアドレス信号用ピット等が埋ってしまい、再生信号やアドレス信号の検出がしにくいという問題もあった。

#### Ⅱ 発明の目的

本発明の目的は、接着性、特に記録書き込み 後の接着性が良好で、かつ耐溶剤性に優れ、再 生信号やアドレス信号等も良好に再生できる光 記録媒体を提供することにある。 さらに、これらの色深を含む記録層を基板上に形成して、記録・再生を行なう場合、通常、基板の以而側から掛き込み光および読み出し光を照射して記録・再生を行なう。

しかし、基板としてポリカーボネート、アクリル樹脂等の透明樹脂製の基板を用いる場合、配経層の塗布散層の際の塗布溶媒により樹脂基板表面がおかされ、配経層の反射率が低下し、 説み出しの S / N 比が十分高くとれないという 欠点がある。

また、長期保存に際し、色素その他の添加物が基板樹脂中へ溶解拡散してしまい、反射率が低下してしまうようなおそれがある。

さらには、各き込みにより、基板が熱によってへこんでしまうなど損傷をうけ、これによってもS/N比が低下する。また、消去後のノイズが増加する。

これに対し、本発明者らは、下地層として、 ケイ来系縮合物のコロイド粒子分散液の強膜 を用いる旨を提案している (特開昭 6 0 -

### ロ 遊明の開示

このような目的は、下記の本発明によって達 成される。

すなわち、水発明は、基板上に、色楽または 色楽組成物の記録層を有する光記録媒体におい て、記録層と基板との間に、シロキサン結合を 打する珪素化合物を重合することにより形成し たプラズマ重合膜下地層を有することを特徴と する光記録媒体である。

#### Ⅳ 発明の具体的構成

以下、水発明の具体的構成について詳細に説明する。

本発明の光記録媒体1は、第1図に示すように、 当板11上に記録暦12を有するものであって、記録暦12と悲板11との間に下地暦13を打するものである。

そして、 基板 1 1 は 書き込み 光 および 読み出し 光 に 対し、 実質 的 に 透明 ( 好ま しく は 透過 率 8 0 % 以上 ) なものであることが 好ましく、 実

質的に透明であれば、掛き込みおよび読み出しを基板裏面側から行なうことができ、感度、 S/N比等の点で有利であり、また、ほこり対 笹等の変数上の点でも有利である。

基板の形状は使用用途に応じ、ディスク、 テープ、ドラム、ベルト等いずれであってもよい。

このような基板11の記録暦12および下地暦13形成面には、第1因に示すように、トラッキング用にブリグループ115が形成されることが好ましい。

そして、このブリグルーブ115の凹部また は凸郎に位置する記録暦12を記録トラック郎 として、書き込み光および読み出し光を基板裏 面側から照射することが好ましい。

本発明における下地層 1 3 は、ブラズマ重合膜から形成され、このブラズマ重合膜はシロキサン結合を有する珪素化合物を重合したものである。

シロキサン結合を有する有機珪素化合物としては、以下のものが好ましい。

 このように構成することにより、 書き込み感 近と読み出しの S / N 比が向上し、 しかもト ラッキングの制御信号は大きくなる。

このようなグループを形成するか わりにピットを形成してもよい。

またトラック部にはアドレス信号用のピットを設けることができる。

このような基板11上へのグループやビット の形成は、2P法によっても射出成形法によってもよい。

基板11は、通常、樹脂製とし、アクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂、エボキシ樹脂、ポリメチルペンテン等のオレフィン系樹脂等から形成するが、その他、ガラス等であってもよい

そして基板は、少なくとも樹脂表面を有する ことが好ましく、用いる樹脂としては上記のも のが挙げられる。

このような基板11上には、下地層13および記録層12が形成される。

メチルジメチルエトキシシラン、2 - クロロエ トキシトリメチルシラン、エトキシトリメチル シラン、ジエトキシメチルシラン、エチルトリ メトキシシラン、トリス ( 2 - クロロエトキ シ) シラン、ジメトキシメチルー3、3、3-トリフルオロブロビルシラン、1-クロロメチ ルー2-クロロエトキシトリメチルシラン、ア リルオキシトリメチルシラン、エトキシジメチ ルピニルシラン、イソプロフェノキシトリメチ ルシラン、3-クロロプロピルジメトキシメチ ルシラン、クロロメチルジエトキシメチルシラ ン、トリエトキシクロロシラン、3-クロロブ ロルピルトリメトキシシラン、ジエトキシジメ チルシラン、"シメトキシー3-メルカプトプロ ピルメチルシラン、トリエトキシシラン、3-メルカプトプロピルトリメトキシシラン、3-アミノプロピルトリメトキシシラン、ジエトキ シメチルピニルシラン、クロロメチルトリエト キシシラン、ターシャリーブトキシトリメチル シラン、ブチルトリメトキシシラン、メチルト

:リエトキシシラン、3-(N-メチルアミノブ ロビル)トリエトキシシラン、ジエトキシジビ ニルシラン、ジエトキシジエチルシラン、エチ ルトリエトキシシラン、 2 - メルカプトエチル トリエトキシシラン、3-アミノブロビルジェ トキシメチルシラン、ロークロロフェニルトリ エトキシシラン、フェニルトリメトキシシラ ン、2-シアノエチルトリエトキシシラン、ア リルトリエトキシシラン、 3 - クロロプロピル トリエトキシシラン、3-アリルアミノプロビ ルトリメトキシシラン、プロピルトリエトキシ シラン、ヘキサトリメトキシシラン、3-アミ ノブロビルトリエトキシシラン、3-メチルア クリルオキシブロビルトリメトキシシラン、メ チルトリス(2-メトキシエトキシ)シラン、 ジエトキシメチルフェニルシラン、p-クロロ フェニルトリエトキシシラン、フェニルトリエ トキシシラン、テトラアリルオキシシラン、テ トラブロポキシシラン、テトライソプロポキシ シラン、ジメトキシジフェニルシラン、ジエト

化水素系化合物は通常、モル比で 5 0 倍程度以 下用いることができる。

本発明の、プラズマ重合膜は、 6 3 2 8 Å における屈折率 n が 1 . 3 ~ 1 . 7 とすることが 好ましい。

このようなnとするときには、後述のように低成限率および低圧のプラズマ低合条件を選べばよい。

本発明において、プラズマ瓜合膜下地間 1 3 の 厚 さ は、 1 0 ~ 1 0 0 0 Å 、 好 ま し く は 5 0 ~ 6 0 0 Å と するのがよい。

このような厚さとするのは 1 0 X 未満では、 木 発 明 の 実 効 が 得 ら れ な い か ら で あ り 、 キシジフェニルシラン、テトラフェノキシシラン、1、1、3、3~テトラメチルジシロキサン、オクタメチルトリシロキサン、1、1、1、3、5、5、5~ヘブタメチルトリシロキサン、ヘキサエチルシクロトリシロキサン、1、3、5~トリメチル~1、3、5~トリフェニルシクロトリシロキサン、オクタメチルシクロテトラシロキサン、ヘキサメチルシクロシロキサン。

これらは単独で用いても、 2 稲以上を併用してもよい。

この他、上記各種有機珪素化合物を併用したり、シロキサンと炭化水素系化合物とを用いてもよい。

炭化水素系化合物としては、通常操作性の良いことから、常温で気体のメタン、エタン、ブロバン、ブタン、ベンタン、エチレン、ブロビレン、ブテン、ブタジエン、アセチレン、メチルアセチレン、その他の飽和ないし不飽和の炭化水器の1種以上を爪い、珪紫化合物に対し炭

1000人をこえても本発明の効果に差異はなく、この値以上にする必要がないからである。

なお、脱灯の測定は、エリブソメーター等を 川いればよい。

このような股厚の制御は、ブラズマ重合膜形 成時の反応時間、原料ガス流量等を制御すれば よい。

ブラズマ瓜合膜下地層 1 3 は、前途の原料ガスの放電プラズマを基板に接触させることにより瓜合脳を形成するものである。

プラズマ瓜合の原理について概能すると、気体中に体を低圧に保ち電場を作用させると、気体中に少型存在する自由電子は、常圧に比べ分子問距離が非常に大きいため、電界加速を受け、5~10 eVの運動エネルギー(電子温度)を獲得する。

この加速電子が原子や分子に衝突すると、原子軌道や分子軌道を分断し、これらを電子、イオン、中性ラジカルなど、通常の状態では不安定の化学種に解離させる。

解離した電子は再び電界加速を受けて、別の 原子や分子を解離させるが、この連鎖作用で気 体はたちまち高度の電離状態となる。 そして これは、ブラズマガスと呼ばれている。

気体分子は電子との衝突の概会が少ないので エネルギーをあまり吸収せず、常温に近い温度 に保たれている。

基板表面にブラズマ重合限を形成する装置例が第2回に示してある。 第2回は、周波数可変型の電源を用いたブラズマ重合装置である。

第2図において、反応容器 R には、原料ガス

Torr未満、好ましくは0.005~0.08 Torrの真空度の範囲に維持する。

操作においては、反応容器R内がまず10~6 Torr以下になるまで容器内を構気し、その後処理ガズか所定の流量において容器内に混合状態で供給させる。

そして、成膜率は上記のような n の重合膜と する場合は 5 0 ~ 2 0 0 入 / min とするのがよ

取料ガスの漁肚が安定すると、電源がオンに される。 こうして、基板上にプラズマ上に重 合設が形成される。

なお、キャリアガスとして、AF,Nz, He.H₂などを使用してもよい。

また、印加電流、処理時間等は通常の条件とすればよい。

プラズマ発生源としては、高周波放電の他

原料ガスは、各々 1 ~ 2 5 0 ■ 2 /分の流量 範囲をとりうる。

反応容器R内には、被処理基板111が一方の回転式電極552に支持される。

そして被処理基板 1 1 1 を挟むように回転式 電板 5 5 2 に対向する電極 5 5 1 が 設けられている。

- 力の電極 5 5 1 は、例えば周波数可変型の電数 5 4 に接続され、他力の回転式電極 5 5 2 は 8 にて接地されている。

さらに、反応容器 R 内には、容器内を排気するための真空系統が配備され、そしてこれは油回転ポンプ 5 6、液体窒素トラップ 5 7、油拡散ポンプ 5 8 および真空コントローラ 5 9 を含む。 これら真空系統は、反応容器内を 0 . 1

に、マイクロ波放電、直波放電、交流放電等い すれても利用できる。

本発明では、特に動作圧力が低圧にある場合 は、磁場を併用するマグネトロン方式を用いる のが好ましい。

なお、木発明において原料に液体モノマーを 用いる場合は、第2図におけるガス源511. 512のところに液体モノマーを入れた容器を 低温格に設置して使用すればよい。

このように形成される木発明の光磁気記録媒体のプラズマ重合膜中のSi合有量は、通常2~95al%、特に2~80al%程度とする。

また、プラズマ瓜合阪中の C 含有量は、 5 ~ 5 0 at % 程度、 H は 5 ~ 9 0 at % 程度含有されることが好ましい。

なお、プラズマ瓜合膜中のO含有量は、通常4 Oat%程度以下とされる。

なお、プラズマ瓜合膜中のSi.C.Hおよびその他の元素の含有型の分析は、SIMS(2次イオン質量分析)等に従えばよい。

SIMSを用いる場合、プラズマ低合限表面にて、SI、C、Hおよびその他の元素をカウントして算出さればよい。

あるいは、 A r 等でイオンエッチングを行いながら、 S i . C . H およびその他の元素のプロファイルを測定して算出してもよい。

S I M S の測定については、表面科学基礎 誘座第3巻(1984)表面分析の基礎と応用 (p70) "S I M S および L A M M A" の記 並に従えばよい。

このようなブラズマ重合膜下地層13は、ブラズマ処理された基板11上に形成されることが好ましい。

基板 1 1 表面をプラズマ処理することによって、基板 1 1 との接着力が向上し、ひいてはこの基板とプラズマ瓜合膜下地層 1 3 との接着力が向上する。

基板11表面のブラズマ処理法の原理、方法 および形成条件等は前述したブラズマ重合法の それと基本的はほぼ同一である。

る点で、半導体レーザーを用いることが好ましいので、色素はシアニン系、フタロシアニン系、アントラキノン系、アゾ系、トリフェニルメタン系、ピリリウムないしチアピリリウム塩系等が好ましい。

また、色楽組成物を記録層とする場合、ニトロセルロース等の自己酸化性の樹脂や、ポリスチレン、ナイロン等の熱可型性樹脂を含有させることができる。 また、色素の酸化劣化を防止するため、クエンチャーを含有させることもできる。 さらには、この他の添加利を含有させてもよい。

このような場合、特に好ましくは、インドレニン系のシアニン仏者とピスフェニルジチオール系等のクエンチャーとの混合物が好ましい。

またこれらを色素のカチオンと、クエンチャーのアニオンとのイオン結合体として用いるのも好ましい。

好ましい色素およびクエンチャーの詳細については特別NG 5 9 - 5 5 7 9 4 号、同 5 9 - 5

ただし、ブラズマ処理は、原則として無機ガスを処理ガス(場合によっては無機ガスを混入させてもよい)を原料ガスとして用いる。

本発明のプラズマ処理ガスとしては、特に制 限はない。

すなわち、H z . A r . H e , O z . N z . 空気、N H a . O s , H z O ; N o , N a O . O z などのN O x 等の中から適宜選定し、これらの単独ないし混合したものいずれであってもよい。

さらにブラズマ処理電源の周波数について は、特に制限はなく、直流、交流マイクロ被等 いずれであってらよい。

記録 12 としては、種々のものであってよい。 ただ、本発明では色素単独からなるか、 色染組成物からなることが好ましい。

川いる色楽としては、 書き込み光および読み出し光の波及に応じ、これを有効に吸収するもののなかから、 適宜決定すればよい。 この場合、これらの光源としては、 装置を小型化でき

18384号、同61-14988号、同61-

163243号、同61-210539号、 特顧昭60-54013号等に記載されている。

記録暦 1 2 の 設暦は、ケトン系、エステル系、オーテル系、芳香族系、ハロゲン化アルキル系、アルコール系等の溶媒を用いてスピンナーコート等の塗布を行えばよい。 本発明では下地暦 1 3 を設けたことにより耐溶剤性が向上し、最適の溶媒を広範囲で溶媒群から選択して川いることができめる。

このような記録暦 1 2 は、0 . 0 1 ~ 1 0 mm の厚さとすればよい。

なお、トラッキング制御用のグループないし ビットを設ける場合、記録層の厚さは、0.2 皿以下、より好ましくは0.05~0.15 m とすることが好ましい。

このとき、者を込み感度が向上する。 また、記録圏中での多重反射により、 反射率がきわめて高くなり、 読み出しの S / N 比がきわめて高くなる。 そして、 記録トラック部と他の

通気口は、突起間間隙に形成される。

また、固着は投着剤を注入することによっても行われる。

また、基板の周縁郎にホットメルト樹脂を接 箝削として塗布し、その後、 両基板を組み合せ 超音波融着を施した、いわゆる接着と融着との 組み合せを用いて一体化してもよい。

このような複数の棒状突起を形成するには、 原盤またはスタンパーの加工を行い、基板成形 時一体成形すればよい。

以上、棒状突起による一体化について説明してきたが、この他、公知の種々の一体化構造が可能である。

なお、以上では片面記録の場合について述べてきたが本発明では、両方の基板に記録層を設ける両面記録の媒体としてもよい。 この場合には両方の基板が実質的に透明な樹脂製であり、かつ両方の基板に下地層を設けることが必要である。

領域との原さの差にもとづく反射率の違いが大きくなり、トラッキング制御が容易となる。

このような記録部分には、記録層の上層を設置することもできる。

また、水発明の光記録媒体は、保護板を散けてもよい。

下地形 1 3 および記録暦 1 2 を有する基板 1 1 と、保護板とは空隙を介して一体化することが好ましく、その際一方に突起を設けて一体化してもよく、一体化するには、通常超音波融 済を用いればよい。

超音被融着を施す場合には、突起を例えば棒状とすればこの突起が有効に加熱され、融着効果が良好で、作業性が良好となり、また接着強度も高く、空隙間隔も特度よく制御することができる。

変形が大きく突起配置密度が高いときには、 気密な外周壁が全面に形成されることがある。 また通気口を隔壁間に形成することもでき

# V 発明の具体的作用

本発明の光記録媒体は、通常ディスクとし、 回転下、書き込み光を基板裏面側から照射する。 これにより、好ましくは構門部に位置する記録トラック部にピットがトラック状に形成される。

このように形成されたピットは、回転下、基 板裏面側から読み出し光を照射して、その反射 光を検出することによって検知される。

また、トラッキングの制御を行うには、通常、書き込みおよび読み出しを行いながら、その反射光を分割して、2分割した一対のセンサーに導入する。 このとき、ビームスポのサーが記録トラック部をはずれかけると、構の段をで位相差による干渉効果による一次光が一方のセンサー側にかたよるので、両センサーの信号を検出して、トラックエラー信号が検出される

なお、 記録暦に一旦形成したビットを、 光ま たは熱によって消去して、 再び掛き込みを行う こともできる。

また、 むき込みおよび読み出しに用いる光源 としては、 各種レーザーを用いることができる が、 特に半導体レーザーを用いることが好まし い。

## VI 発明の具体的効果

本発明の光記録媒体は、基板上に、色素または色素組成物の記録層を有するものであって記録層と基板との間にシロキサン結合を有するを発化合物を重合することにより形成したプラダマ重合膜下地層を有しているため、接着性、特に記録書き込み後の接着性が良好である

また耐溶剤性に優れ反射レベルが高く良好に優れ反射レベルが高く良好にの場合には、トラットの埋役を防止でき、トラッキスの場合を防止できたの埋役を防止できたの埋役を防止できたの埋役を防止できたの埋役を対して、アドレス信号の発生がなく、アドレス信号も良好に平

生することができる。

## ™ 発明の具体的灾廉例

以下、本発明の具体的実施例をあげて本発明をさらに詳細に説明する。

#### 火焰例

直径13cm、厚さ1.2mmのピスフェンクールA系のポリカーボネート側出成型に分子に加まる11に射出成型に加まり、スペイラル状に中の.6mm、深を0.1mmのアドレスにかったのかのからないでは、11mmのアドレスは10-6Torrのようを発生させ、基板11を1ででいた。11ででは、20mmに対して10ででででででは、20mmに対した。20mmに対して20mmに対して20mmに対して20mmに対して20mmに対した。20mmに対した20mmに対して20mmに対しで20mmに対して20mmに対して20mmに対して20mmに対して20mmに対して20mmに対して20mmに対して20mmに対して20mmに対して20mmに対して20mmに対して20mmに対して20mmに対して20mmに対して20mmに対しで20mmに対しで20mmに対して20mmに対して20mmに対して20mmに対して20mmに対して20mmに対して20mmに対しで20mmに対しで20mmに対しで20mmに対しで20mmに対して20mmに対しで20mmに対して20mmに対して20mmに対して20mmに対して20mmに対して20mmに対しで20mmに対しで20mmに対しで20mmに対しで20mmに対して20mmに対して20mmに対しで2

その後、さらに表1に示す条件にてブラズマ 瓜合阪下地形13を基板11上に形成した。

**没** 1

ブラズマ <b>順合版</b> No.	原料ガス 複 量 (SCCM)	キャリアーガス (Ar) <u>流沿</u> (SCCM)	動作正力 (Torr)	プラズマ パワー (W)	プラズマ 周被数 (MHz)	成度率 (入/min)	膜 厚 (人)	n	Si合語 (at%)	C含量 (aL%)
1	テトラメトキ シラン 12	5	0. 07	250	13.56	150	350	1. 63	. 8	33
	テトラメトキ					,200	000	1. 03	0	33
2	シラン0.2	5	0. 001	850	13. 56	1 5	350	1.72	1 1	42
3	テトラメトキ					•		*		•
	シラン200	5	2. 0	150	13.56	550	350	1. 28	6. 5	27
	テトラエトキ									
. 4	シラン 10	-	0.05	250	13.56	100	300	1. 61	6	3 1
_	ヘキサメトキ									
5	シジシロキサ ン 10	<b>.</b>	0.06	250	13.56	9 0	350	1.62	9	3 2
6	トリメトキシ			•						
	ピニルシラン 5	<del>-</del>	0.05	250	13.56	170	350	1.57	6	33
7	メチルトリメ									
	トキシシラン	<b>3</b> ·	0.05	250	13. 56	110	200	1. 60		7.0
	. 8						200	1. 60	6	3 2
_	ジメチルエト		·	•						
8	キシシラン 10	<b>5</b> .	0.05	350	13.56	130	150	1.61	9	3 5

なお、表1に示した屈折率nは6238人に て測定した。

また、これらのブラズマ重合膜の元素分析はSIMSで測定し、膜厚はエリブソメータによって測定した。

このようにしてサンブル1~8を得た。

また下地層を激恩しないものも作製し、これをサンプル10とした。

また、比較として、特別的 6 0 - 2 0 3 4 8 9 号で関示されているケイ素系縮合物のコロイド粒子分散被(コルコート)の塗販を下地間に

評価した。

なお、記録は、記録パワー3.8 m m 、線速度 1.3 m/S で行った。

(2) 反射レベル

830 nmで基板以面側から光ディスクドライブ装置にて講部をトラッキングコントロールを行った状態で反射レベル測定した。 なお、 袋中の低は任意単位である。

(3)トラッキングエラー信号の趾

光ディスクドライブ装置にて、 記録膜面(未記録部)に光を集束させ、トラッキングコントロールを行わない状態でpush-pu11トラッキングエラー信号の鼠を測定した。 なお、 表中の任意単位である。

(4) アドレス信号の再生

光ディスクドライブ装置にて記録版面(アドレス信号部)に光を集束させ、トラッキングコントロールを行った状態でアドレス信号光の量を測定した。 なお、表中の値は任意単位である。

使用したものも作製し、これをサンプル!!と した。

この場合、下地層は酢酸エチルとエチルアルコールを10:11の割合で混合し、攪拌しながら徐々にSi(OC2 Hs) 4 を酢酸エチルに対し2/25の割合で添加後、3~4日間放置した溶液をnープロバノールでさらに10倍 希釈した後、基板上に塗布散層し、60℃、30分処理して形成した。

なお、酸化ケイ来コロイドの粒径は50~ 80 Åであり、下地間の厚さは400 Åとした。

以上のサンブルを用いて下記の測定を行った。

(1) 基板と下地層との接着強度

各サンブルの初期時、記録後および 6 0 ℃、9 0 % R H の雰囲気中に 1 0 日放置後の接着強度を、各サンブルを 1 m m 間隔で緩積各々 1 1 本クロスカットし、セロテーブによる別離テストを行ったときの基板への残存率(%)により

これらの結果を表えに示す。

.

2

サンプル No.	下地層	接着初期	強 度記録後	(%) 保存後	反射レベル (%)	トッラキング エラ <b>ー</b> 信号量	アドレス信号 の再生 .
1(本発明)	プラズマ重合膜 1	100	100	100	0.39	50	3 3
2(本発明)	プラズマ重合膜 2	ំខ 5	8 2	78	0.36	47	3 1
3(本発明)	プラズマ重合膜3	90	80	7 5	0.40	4 6	3 1
4(本発明)	プラズマ重合膜 4	100	100	100	0.39	51	3 4
5(本発明)	プラズマ重合膜 5	100	100	100	0.39	5 2	3 5
6(本発明)	プラズマ重合膜 6	100	100	100	0.38	5 0	3 3
7(本発明)	プラズマ重合膜7	100	100	100	0.39	53	3 5
8(本発明)	プラズマ重合膜8	100	100	100	0.39	4 9	3 3
10 (比較)			· —		反射不均一で		
					かつ低い		
1 1 (比較)	堂 膜	<b>≤</b> 10	0	0	0.40	4 5	30

表2の結果より、本発明の効果は明らかである。

551、552… 從極

- •

4. 図面の簡単な説明

第 1 図は、木発明の光記録媒体の 1 実施應様を示す断面図である。

第2図は、プラズマ瓜合装置の概略図である。

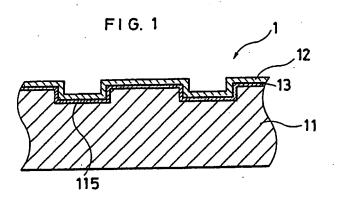
#### 符号の説明

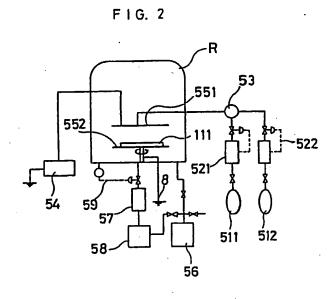
- 1 … 光記綠媒体、11 … 基板、
- 1 1 5 -- グループ、1 2 -- 記録層、
- 13 プラズマ瓜合限下地間、
- 5 3 -- 混合器、
- 5 4 … 直流、交流および周波数可変型電源、
- 56…仙回転ポンプ、
- 57一被体盤楽トラップ、
- 5 8 -- 油拡散ポンプ、
- 59… 真空コントローラ、
- 111-被处理基板、
- 5 1 1 、 5 1 2 -- 原科ガス源、
- 5 2 1 、 5 2 2 -- マスフローコントローラ、

特許出順人 テイーディーケィ株式会社

代理人 弁理士石 非 陽







# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.